# ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭64-76755

@Int,Cl,

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和64年(1989) 3月22日

H 01 L 27/08 29/78

 $\begin{smallmatrix}3&2&1\\3&0&1\end{smallmatrix}$ 

Z-7735-5F Q-8422-5F

審査請求 未請求 発明の数 3 (全6頁)

**9発明の名称** 半導体装置

②特 Ø 昭62-232209

❷出 顧 昭62(1987)9月18日

母弟 明 者 保 川

彰 夫

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

回出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田歐河台4丁目6番地

②代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

切 紐 五

- 発明の名称
   半導体数数
- 2. 特許額求の韓雄
  - 1. シリコン
    紙板に形成された
    ドチャンネル電解
    効果トランジスタ
    ボチを有する
    樹脂対止型の
    単域体
    製質において、
    前部シリコン
    基板の
    表面を
    (110)面とし、
    前配
    素子をその
    ドチャンネル
    和電
    流方向
    が
    <110>方向となるように
    配包
    することを
    特徴とする
    半導体数数。
- 2. シリコン芸技に形成されたPチヤンネル型係 効果トランジスタカテを有する機断封止型の半 導体装置において、前記シリコン芸板を (110) 他のシリコンウェハから一辺の方向が <111> 方向となるような方向に切り出し、約記海子のソース規模、ゲート配価及びドレイン配板をこの方向に並べて限位することを特徴とする半導体数量。
- 3. シリコン訴領に形成されたPチャンネル電射 効果トランジスタ菓子を有する樹脂剣止型の半

数体数質において、的配シリコン数板を (211) 関のシリコンウエハから一辺の方向が <111> 方向となるような方向に切り出し、的記案子の ソース類例、ゲート単独及びドレイン軽極をご の方向に並べて記憶することを材散とする半線 体数置。

8. 死明の詳細な説明

(廃棄上の利用分野)

本税明は、樹脂野止型のシリコン和群効果トランジスタ(以下、FET)に低り、特に、CHOSに 好適な半路体数数の収斂に関する。

(従来の技術)

世来の数数は、特別的57-84175 号公額に記録のように、更加を超4 個に示したような、 (180) 防の単結晶シリコンを用いている。そして、 シリコン無板1の上に、 P チャンネルドBTのソース 配例5 , ゲート電極6 , ドレイン電便7 と、 N チャンネルドBTのソース ないまた オンネルドBTのソース 配列1 , ドレイン電低1 0 , ゲート電低 1 1 , ドレイン電低1 2 が、ともに 内に並べて、形成されていた。

(1)

この版図のPチヤンネルドBTを含む契却の側 断所知例を、第5回に示す。N型のシリコン裁模 1の表面の一部に、P型の関切2,3が形成される。これらの上には、穴を有する絶様膜4が形成 される。この上には、準体5,6,7が形成されたれてれ、ソース取扱,ゲート電話,ドレイン電 低となる。これらの上には、保護数8が形成される。さらに、これらは、関筋9によっておおわれる。

ここで、シリコン基板1と製鋼9の協能関係数 は、大きく異なるため、製鋼到止機の冷却または 使用時の製度変化などにより、シリコン基板級面 には、大きなせん筋帯力をが生じる。

この応力により、FETのチヤンネル電視主は、 変化することになる。チヤンネル電視主の主成分 は、シリコン基板投節に平行に決れる。一方、間 豊Eの主成分は、シリコン基板上の表面に発紅な 方和に加わつている。この場合。応力による電視 変化は、次式で数される。

(3)

(問題点を辞失するための手段)

上記目的は、 {110} 面のシリコン基質を用い、 PチャンネルFET 対于を、そのチャンネルがは方向が<110>方向となるように配置することにより、 述成される。

$$\frac{\Delta i}{i} = -\pi s s' + s \qquad \cdots (1)$$

ここに、 & i は応力による電流変化、i は応力 O での電流、 \*\*\*\* はピエソ抵抗係数の成分の一 つ、 \* はせん断応力である。

た 88 年 名 版 8 最 面 の 年 程 方 位 につい て 解 析 した 結 景 を 。 第 8 園 一 第 8 閏 に 示す。

(発明が解決しようとする問題点)

第6日より、(100)町のアチヤンネルの場合、 \*\*\* は非常に大きくなる。従来の設置では、(100)町を用いていたため、応力による拡減 変化が大きくなつていた。このため、樹脂対比や使用時に特性が変動し、設計通りの安定した特性が優られないという問題があつた。

上配従来技術は、協配から加わる応力による特 性務期の点について記載が十分でなく、 安定した 特性が持られないという問題があつた。

本税期の目的は、機腐から加わる応力による特 性数数が小さく。 安定した特性を有する半導体数 置を符ることにある。

(4)

本紙節3番目の発明に保る半期体を関する。 が表現されたPチャンには対するが、 するがは、対し、カー・では、対し、カー・では、対し、シャンのでは、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー・では、カー

(6)

向に並べて恩賀することが頭ましい。

#### (作用)

関語対止型のPET 指字の成力による物性皮跡で重要なピエソ抵抗係数× 16 は、Pチャンネルの場合、(1 1 0 ) 前の < 1 1 0 > 方向で最小となる。したがつて、応力による特性疫動が最小となるので、安定した特性が得られる。

#### (突旋例)

(7)

本実成倒では、シリコン素板1に(100)面 を知いているのは、約の例と同じであるが、1辺 が<111>方向となり、この方向にPチヤンネ ルFBTのソース電板5、ゲート電板6、ドレイ ン配板7を配数し、Pチヤンネル電流が<111> 方向に流れるようにしてある。一方。もう1つの 逃は、<112>方向となつでおり、この方向に NチヤンネルFBTのソース電板10、ゲート電 切チヤンネルFBTのソース電板10、ゲート電 切り、ドレイン電板12を配置し、Nチヤンネ ル配便が<211>方向に流れるようにしてある。

本契約例は、第7億からわかるように、勢佐安 定性の版で最適ではないが、従来と比較するとか なりの改好が得られる。本実路例では、これに加 えて、生産性を向上できるという対策がある。

シリコン新版 1 は、シリコンウエハから切り出して、作られる。<118>脳のシリコンウエハの場合、試動の性質から、シリコン新版 1 の一つの辺の方向を<111>、これと直交する辺の方向を<211>として、切り出すのが、生産性が高い。この半導体基版 1 の上に、辺の方向と似げ

なお、同一のシリコン素板1の製師に、NチヤンネルドETも形成する必要がある場合には、第7数より、Nチヤンネルの\*\*\* は(110)、前の<100>方向で最小となるので、この方向にNチヤンネルの電波方向が一致するようにすればよい。本実施例では、このようになるように、NチャンネルドETが配置されている。

る。この結果、安定した特性が摂られる。

新2回は、本発質の則の実質例の要都を示す回 である。

(6)

て、く110>とく100>方向に、それのチャンネルFETからに、それのチャンネルFETがある。 211のシャンカル 211の 25 では、 211の 2

第3回は、本発明のまた別の実践例の姿節を示す鍵である。

本実送的では、シリコン基板1 を (211) 面のシリコンウエハから、1 辺の方向がく1 1 1 > 方向となるように切り出しており、 P チャンネル F B T 剥子のソース電振5, ゲート気振5, ドレ

(10)

イン戦闘でも、この方向に並べて記載することにより、Pチャンネル電流がこの方向に流れるようにしている。また、もうIつの辺の方向が<IIO>方向となるようにしており、NチャンネルPBT型子のソース電腦の、ゲート電腦の、ドレイン電腦10をこの方向に並べて記載することにより、Nチャンネル戦波がこの方向に流れるようにしている。

前の実施例と同じ考え方で、第9回から、本実 施領でも十分な効果があることがわかる。また、 第8回から、本実施例では、多少角度がずれても 感度の変化が小さいことがわかる。したがつて、 加工制度が多少低くてもよいため、生産が容易で あるという利点がある。

### (発明の効果)

本発明によれば、樹脂對止後の冷却や使用時の 歴度変化などで生じる応力による程説変動を小さ くできるので、安定した特性が得られるという効 原がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

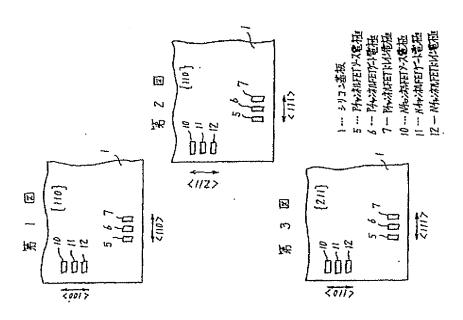
(11)

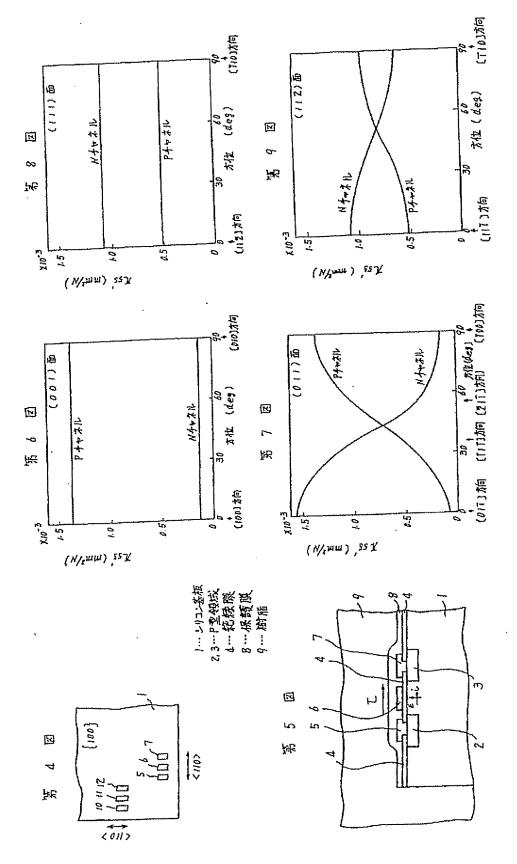
第1回、第2回、海8回は夫々本外明の実施付に係る半球体数型のシリコン非板英部の平断関値、第4回は従来例に係るシリコン能板英部の平断調 回、第5回は一般的な半球体数割の契師関所而限、 第6回、第7回、第6回、第6回は失々ピエゾ抵抗係数の各種結晶所における面内方位依存性を示す特性回である。

1 … シリコン森板、 2 、3 … P野領域、 4 … 組転板、 5 … PチヤンネルドETソース保供、 6 … PチヤンネルドETゲート電板・7 … PチヤンネルドETドレイン製紙、 8 … 保護膜、 8 … 樹脂、 10 … NチヤンネルドETゲート電紙、 12 … NテヤンネルドETゲート電紙、 12 … NテヤンネルドETドレイン転換・

代理人 井瀬士 小川野男

(12)





## 手 続 揃 正 母(自発)

特許庁長官 股

вы 4 ля 63 1 22

1.事件の設示

昭和 82. 年 特許顧 第 232208 号

2発明の名称

半導体装置

3前正をする者

PRADER 特許出頭人

4.代 理 入

ロ 5 TIM 東京部千代田区丸の内一丁目5番1号 は式会社9立所が所有 3LL NA 713-1111 はReal

走 A (8850) 4 th 小川 斯 男

- 5. 相 正 の 対 象 明細書の『特許郡求の範囲』、及び 『発明の詳細な权明』の順。
- 6. 相正の内容
  - (1) 特許請求の範囲を別紙の通りに特正する。

(音) 特許 63 1.21

方式(小

野椒

- 2. 特許課求の項目
  - 1. シリコン基技に形成されたPチヤンネル電解 物果トランジスタ素子を有する機器対止型の学 地体数型において、前記シリコン基板の製画を (110) 面とし、前記素子をその<u>P</u>チヤンネ ル電波方向が (110) 方向となるように配置 することを物位とする半部体数量。
- 2. シリコン基板に形成されたアチヤンネル程解 効果トランジスタ素子を有する機能対止型の半 単体数量において、前部シリコン基板を(110) 面のシリコンウエハから一辺の方向が(1 1 1) 方向となるような方向に切り出し、前記君子の ソース電板、ゲート電極及びドレイン電便をこ の方向に並べて配置することを特徴とする半導 体数距。
- 3. シリコン基版に形成されたアチヤンネル電解 効果トランジスタ森子を有する初類対止取の半 連体数数において、前記シリコン基板を(211) 匿のシリコンウエハから一辺の方向が〈111〉

(2) 明殿存第9页第1行前 [(100)] を [(110)]に訂正する。

Ei L

(2)

方向となるような方向に切り出し、前記素子の ソース種様、ゲート財便及びドレイン関係をこ の方向に並べて配置することを特徴とする半導 「体数数。